PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-217329

(43)Date of publication of application: 30.08.1990

(51)Int.CI.

CO3B 37/014 G02B 6/00

(21)Application number: 01-038340

(22)Date of filing:

20.02.1989

(71)Applicant: SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(72)Inventor: OGA YUICHI

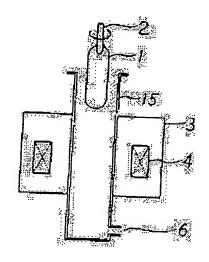
ISHIKAWA SHINJI KANAMORI HIROO YOKOTA HIROSHI KYODO TSUNEHISA

(54) PRODUCTION OF GLASS PREFORM FOR OPTICAL GLASS FIBER

(57)Abstract:

PURPOSE: To prolong longevity of a furnace core tube and enable high quality of a preform by subjecting a fine glass particulate substance dehydrated in a quartz furnace core tube to fluorinating treatment in a furnace core tube of an SiC substrate in a process for subjecting an SiO2-based fine glass particulate substance to the fluorinating treatment and producing a preform.

CONSTITUTION: A cellular glass preform 1 is preheated and dehydrated at about ≤1100° C in an atmosphere containing a dehydrating agent, such as Cl2 gas, in a quartz furnace core tube. A gas (He, SjF4, O2, etc.) is then introduced from an introduction port 6 into a furnace core tube 15 of high-purity carbon or SiC, internally mounted in an electric furnace 3 and coated with SiC. the preform 1 is subsequently heated in the gas atmosphere at about 1200-1400° C to carry out fluorinating treatment. The preform 1 is then heated at about 1500-1650° C in an He atmosphere to carry out transparentizing. The longevity of the quarts furnace core tube and furnace core tube, such as the SiC, is prolonged to provide a high-quality preform.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

3/1.1

四公開特許公報(A)

₹報(A) 平2-217329

®Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)8月30日

C 03 B 37/014 G 02 B 6/00

3 5 6 A

8821-4G 7036-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

9発明の名称 光フアイパ用ガラス母材の製造方法

②特 願 平1-38340

②出 颐 平1(1989)2月20日

70 発明者 大賀 裕一 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社 横浜製作所内

@発明者石川 真二 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内 「四発 明 者 金 森 弘 雄 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

②光 切 る 金 森 弘 雄 伊奈川県領浜市宋区田谷町 1 番地 住友電気工業株式会社 横浜製作所内 ②発 明 者 横 田 弘 神奈川県横浜市栄区田谷町 1 番地 住友電気工業株式会社

母発 明 者 横 田 弘 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社 横浜製作所内母出 願 人 住友電気工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

砂代 理 人 弁理士 内 田 明 外3名

最終頁に続く

明知以

1. 発明の名称

光ファイバ川ガラス母材の製造方法

2.特許請求の報明

(1) SIO.を主成分とするガラス微粒子体を非累系ガスを含むガス耳週気中にて加熱する非累添加処理により非累を含んだ光ファイバ用母材とする方法において、上記ガラス微粒子体を予め行英が心質中で脱水し、しかる後にはガラス微粒子体をSICをコーティングした高純度カーボンが心質又は高純度SICが心質中で非常添加処理することを特徴とする光ファイバ用ガラス母材の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産政上の利川分野)

本発明は光ファイバ川ガラス内材の製造方法に関し、詳しくは多孔質ガラス体を高温炉中にて非常感知を行なう際に接高温炉の炉心質の劣化や消耗を防止できて高品質な光ファイバ用ガラス母材を得る製造方法に関するものである。

〔従来の技術〕

(発明が解決しようとする課題)

上記の方法の問題点は、高温で使用するため、 石英炉心質の剪角が短いことである。以下、この 点を説明する。石英を1200℃以上に加熱した ときに、「失遊」という現象が起きることが知ら

> FP04-0272-0040-XX 04.9.14

SEARCH REPORT

れている。失過とは、ガラス状態であった石灰が 技品状態(クリストバライト)となることで、失 造が起きると石英単心質は白く、もろくなる。さらに、失過した炉心質を300℃以下に冷却する と、クリストバライト履に心裂が入り、炉心管が 割れてしまう。炉心管の失過による破損を防ぐた めには、常に300℃以上に頬心質を保持する必 型があるが、このことは殺闘を維持していく上で、 更にはコストの上で困難である。以上の理由から 石灰炉心質の寿命は刺散を受け、光ファイバ用ガ ラス母材の価格低減の妨げとなっている。

更に、石英炉心管を使用して非素感加処理する 場合、非素によって石英がエッチングされ、炉心 管の石英中の不純物が多孔質は材に混入し、高品 質の光ファイバ用ガラス即材が得られないという 叫風があった。

これに対し、石英以外の材質の炉心質も使用されているが、高温炉の耐熱炉心質として高純度カーボン製の炉心質を使用すると、400℃以上で 酸化消耗が起こり、母材取り山し時に大気の混入 を避けるための予研室が必要となり、大がかりな 強関となってしまう。更に、多孔質母材中の水分 (吸養水や結晶水等)、 他素によって、カーボン が放化消耗するという問題もあった。 耐酸化性を 目的とした SI C 製の炉心質があるが、脱水処理等 に用いる C & ガスにより変色、消耗劣化するとい う問題があった。

本発明の目的は、このような従来法による価格低級の妨げを取り除くこと、すなわちが心質の寿命を延長でき、しから従来法と同程度の高品質の光ファイバ川ガラスの材を製造できる方法を優似することにある。

(課題を解決するための手段)

本発明はSIOのを主成分とするガラス後位子体を非常系がスを含むガス芽明気中にて加熱する非常添加処理により非常を含んだ光ファイバ用の材とする方法において、上記ガラス後位子体を予め石英炉心質中で脱水し、しかる後に彼ガラス後位子体をSICをコーテイングした高純度カーボン炉心質又は高純度SIC炉心質中で北州添加処理するこ

とを特徴とする光ファイバ川ガラス母材の製造方法である。

(作用)

以下、関節を参照して本発明を説明する。第1 閣は木発明の実施態線を説明する説略図であって、 回転かつ上下動可能な軸でに取り付けられている 多孔質ガラス用材(は、予め石英炉心管中でCL ガス等の脱水剤を含む雰囲気中で1100℃以下 に加熱することにより脱水処理しておく。15が炉 3 内に内装された SI C をコーティングした高純度 カーボン炉心質又は高雄度'SIC炉心質である。 8 は上紀炉心質15内にガス (Ne. SIF., Oa等) を供 給するために、炉心質 6 の下端に設けられたガス 44人口である。 非常感用処理の条件として一例を 挙げると非素添加用ガスとしてSIFa、 SI,F。等の 非素系ガスを含む雰囲気中で温度 1 2 0 0 ~ 1 4 00℃程度に別然する等である。非素添加処理後 の適明化はル雰囲気中で1500~1850℃程 度に別然して行なうことができる。

尚、カーポン炉裏面のSICコーティングは、通

席のCVD法或いはブラズマCVD法により行う。 このときのSiの原料としては例えばSiCt... Si II4 . Si H Ct. 等を、またCの原料としては例えばC III... Ct. III 等を使用する。 然件温度は、通常のCV D 法の場合は I O U O T ~ I G O O T 程度、ブラ ズマCVD法では 7 O 0~ I O O O C 程度である。

本発明の作用の第1としては、非素添加処理用の高温炉の炉心質の基材として、SICをコーティングしたカーボン又はSICを使用しているため、高温に保持した場合にが心質が劣化することがない。そのため、昇降型の過さに注意しさえずれば、何回でも昇降温して使用することが可能となる。

第2に、少なくとも益材表面はSICであるため、が心行指材の酸化消耗が無く、ガス適遇性も無いことから、雰囲気ガスが系外に離れることはなく、カーボン又はSIC中の不純物が光ファイバ川母材中に進入することもない。

しかしながら、SICは質の特性として、Ce,ガスにより変色、劣化してしまう問題がある。本乳明では多孔質母材の脱水処理工程は、石英炉心質

で行なうことで、上に関節を解消した。 核股水処理選段は 1 0 0 0 で~ 1 1 0 0 で以下で行なうことが好ましく、このような条件では石英が失途したり変形・劣化してしまう問題はなく、昇降温も可能となるため、石英炉心質の長寿南化が図れる。

本発明の出発材とするガラス微粒下体(多孔代田材)の製法は、例えば第4図回に示すように、石英製同心多質管バーナー43を用いて、0.1. 1. 1. と 配料ガスとしてのSi C t, 又はSi C t, とドーパント化合物例えばGe C t, 等との混合ガスをして酸水素炎44の中心に送り込み、火炎加水分解反応により、生成するガラス微粒子を回転積させて、ガラス微粒子を回転積させて、ガラス微粒子体41を得ることにより、多孔質母材ロッドを製造できる。また、第4図(10)に示すようにパーナー43をトラバースさせながら回転する中心部材42の外属にガラス粒子体41を摂歴させた後、中心部材42を除去するとパイプ状の多孔質母材を得られる。中心部材42はコア用ガラスロッドでもよく、

温度 1 3 7 0 ℃. 昇田気 Si Fi / Li = 3 光、下降速度 3 mm / 分にて行った。 続いて同一炉にて、 1 8 0 0 ℃に昇温し、比芥明気、下降速度 5 mm / 分にて透明ガラス化した。 焼結体外径 6 0 mm ø、及さ3 0 0 mm である。比田忻祁差 Δ n = (n(Si 0,) - n(F)] / n(Si 0,)は、 - 0.3 4 光であった。

上記で得られたガラス内材を用いて、純粋石英コア・シングルモードファイバを作製し、伝送損失を評価したところ、波及1.3 m. 1.5 5 mで 伝送損失はそれぞれ0.3 1 dl / km. 0.1 7 dl / km の特性が得られ、不純物の存在も認められず出試験(100で×20時間)後も異常ピークは認められなかった。また、石英炉心質についても昇降温を繰り返したが、破損しなかった。

第3図に本実施例に係る上記シングルモードファイバの構造と肛折串分布を示した。 同図の機動はファイバの逐方向長さ () 一)、級軸は肛折串巻である。

実施例 2

(::::

下め石英炉心界にて脱水処理を施したガラス数

この場合には中心部材を除去する必要はない。また、以上の方法でパーナーは複数本使用してもよい。

本発明の方法を適用するガラス気粒子体の組成 については、特に制限されるところはない。

(实施例)

実施例 1

予め石英炉心質で脱水処理を施したSiOzを主成分とするガラス数粒子体を、第1図の装置を用いて木発明により非素低加処型した。詳細は以下の通りである。

ガラス微粒子体は底径140mm が、長さ500mm であり、VAD法で製造したものである。 故多孔質母材を第2回に示す石英却心質中に抑入し、温度1000℃、雰囲気でき。/16mm 5 5 %、下降速度 5 mm /分にて脱水処理した。脱水処理の後、収り出した多孔質母材の直径、近さは処理的と同じであった。以上のようにして脱水処理した多孔質母材をSICをコーティングした高純度カーポン炉の質中に挿入した(第1回)。 弗索瓜加処理は、

位子体をファ素添加処理した。このときの母材様、 温度条件、ガス条件等はすべて実施例 1 と同じに した。

上記で得られた田材を用いて純粋石英コアシングルモードファイバを作製したところ、波氏1.3 m. 1.5 5 mにおける伝送似失は、それぞれ0.3 1 dl/km. 0.1 7 dl/km であり、不純物の存在も認められなかった。また、山試験(100℃×20時間)後も異常ピークは認められなかった。比较例1

実施例1と同様に予め石英炉心管にて脱水処理を施したガラス微粒子体を、1 ppm の絹を含みかつカーボン母を有しない石英ガラスからなる石英炉心管を使用した以外は、実施例1と全く同条件でファ素添加処理して、実施例1と同様にファイバを製造した。

得られたファイバの残留水分は 0.0 l ppa であった。また解に由来する吸収が 1.3 0 m 近傍まで存在したが、この们は従前の吸収に比べると充分低く、その吸収 L は 0.8 m の 改 及で 2 ~ 3 m /km

であった。しかしながら、炉心質の内壁は著しく エッチングされており、耐蝕性の上で問題のある ことが判明した。

比权例2 (石英炉心管の耐熱性)

カーボン炉心管の代わりに石灰炉心管を用いた 以外は実施例!の方法を繰り返して行ったところ、 石灰炉心管が透明化時に引き伸びてしまい、再使 用が不可能となった。

比权例3(石英炉心管のエッチング)

比较例2でSIF。の代わりにSF。を用いたところ、石英ガラス炉心質が著しくエッチングされ、ヒータ近傍の炉壁にピンホールが生じた。また、ほられたガラス母材には数PPm という大量の水分が存在していた。もちろん、炉心管の引き仲ぴも著しく、再使用は不可能であった。

以上の実施例、比较例の結果をみれば、本発明により炉心質の損傷なく、高品質な光ファイバ用の材を製造できることが明らかである。なむ、以上はゾーン炉の炉心質を例に挙げて説明したが、本発明は均熱炉炉心質に適用しても有効であるこ

分布を示す図で、郭4図回及び10日各々本発明に係るガラス微粒子体の製法の具体例を説明する図である。

1 は Si_O。を主成分とするガラス母材、 2 は回転及び上下動可能な額、 3 は電気炉、 4 は発熱体、 6 はガス導入口、 15は本発明に係る炉心管、 25は石英製の炉心管、 41はガラス競粒子体、 42は回転する額又は中心部材、 43はパーナー、 44は酸水素炎を表す。

 代理人
 内
 旧
 明

 代理人
 灰
 原
 亮
 一

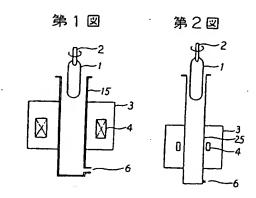
 代則人
 安
 四
 丸

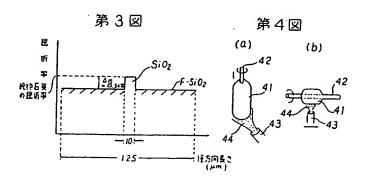
 、
 八
 平
 石
 利
 子

とは、勿論である。また、本発明の効果は、本発明に係る炉心質の SI C 衷面を敵化させた状態で使用しても損なわれるものではない。…

(発明の効果)

第1 図は本発明の実施整様を説明する概略図、 第2 図は従来法を説明する概略図、第3 図は木発明の実施例で作製した先ファイバ川ガラス母材から得たシングルモードファイバのの構造と銀折串





第1頁の続き

@発 明 者 京 藤 倫 久 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社 横浜製作所内